

1. 球状ヘテロエピタキシャル金/白金ナノギャップ電極

2nm スケールの1つの π 共役系分子に対してゲート変調 を可能とするには、分子サイズと同じギャップ長を有し、ゲ ート変調を可能とするゲート容量を有するナノギャップ電極 を作製することが必須である。我々は、電子線リソグラフィ (Electron Beam Lithography: EBL)により、線幅 10 nm、ギャッ プ長 10 nm の白金初期ナノギャップ電極を作製するプロセ スを確立した。

次に、白金初期ナノギャップ部に、金を球状にヘテロエピ タキシャル成長させる無電解金めっき法(Electroless Au Plating: ELGP)を開発し、図1に示すようなギャップ長0.7 nm、 ギャップ部の先端曲率半径5 nm のヘテロエピタキシャル球 状(Heteroepitaxial Spherical: HS) Au/Pt ナノギャップ電極を 作製するプロセスを確立した。¹

HS-Au/Pt ナノギャップ電極は、EBL で金の初期ギャップ 電極を作製し、ELGP でギャップ長を狭めた Au/Au ナノギャ ップ電極と比較すると、極めて安定であり、300°Cの耐熱性 を有する。

2. 単分子共鳴トンネルトランジスタ

両末端にチオール基を付与したπ共役系分子として、キノ イド型縮環オリゴシロール(Si-2)、ならびに炭素架橋オリゴフ ェニレンビニレン(COPVn)を、HS-Au/Pt ナノギャップ電極間 に化学吸着させた。

Si-2 デバイスでは、ドレイン電流-ドレイン電圧依存性にク ーロンステアケース、ドレイン電流-ゲート電圧依存性にク ーロンオシレーション、ドレイン電流のドレイン電圧、ゲート 電圧に対する2次元プロットにクーロンダイアモンドがそれ ぞれ観察され、ダブルバリアトンネル接合におけるシーケン シャルトンネル機構を仮定した理論解析結果と一致し、理 論解析により算出した単電子トランジスタのパラメータが片 側に化学吸着していることを示唆していたため、Si-2分子が 片側に化学吸着した 1.5 nm スケールの単分子単電子トラ ンジスタとして動作することを明らかにした(図2)。²

COPVn デバイスでは、ドレイン電流の微分コンダクタンー ゲート電圧依存性に、HOMO、LUMO などの分子軌道に対 応した微分コンダクタンスピークが観察された。³ この微分コ ンダクタンスピークは、共鳴トンネル過程によりナノギャップ 電極間をドレイン電流が流れていることを示唆している。さ らに、ドレイン電流はゲート変調することから、単分子共鳴ト ンネルトランジスタとして動作することを明らかにした。共鳴 トンネル現象の素過程は、高速であることから、共鳴トンネ ルトランジスタは超高速動作が期待できる。



図1 球状へテロエピタキシャル金/白金ナノギャップ電極。 左からチップ、電極パッド、ヘテロエピタキシャル球状ナノギャ ップ電極



図2 球状へテロエピナノギャップ間に吸着した π 共役系単分 子の模式図

[共著者(所属)]

真島 豊 (東京工業大学 フロンティア材料研究所)

[関連プロジェクト]

元素戦略プロジェクト<研究拠点形成型>電子材料研究拠点

[参考文献]

- [1] Y. Y. Choi, A. Kwon, and Y. Majima, *Appl. Phys. Express*, **12** 125003 (2019)
- [2] C. Ouyang, K. Hashimoto, H. Tsuji, E. Nakamura, and Y. Majima, ACS Omega, 3 5125 (2018)
- [3] S. J. Lee, J. Kim, T. Tsuda, R. Takano, R. Shintani, K. Nozaki, and Y. Majima, *Appl. Phys. Express*, **12** 025007 (2019)

[関連 WEB]

[1] https://www.msl.titech.ac.jp/~majima/